日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

27.08.03



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年12月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-356965

[ST. 10/C]:

[JP2002-356965]

出 願 Applicant(s):

人

オリエント測器コンピュータ株式会社

PRIORITY DOCUMENT

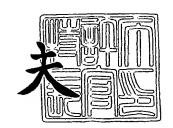
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 17 OCT 2003

WIPO PCT

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年10月 3日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

P20020232

【提出日】

平成14年12月 9日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 5/024

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市城東区鳴野西1丁目17番19号 オリエント測

器コンピュータ株式会社内

【氏名】

伊藤 智章

【特許出願人】

【識別番号】

597120972

【氏名又は名称】 オリエント測器コンピュータ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100071168

【弁理士】

【氏名又は名称】 清水 久義

【選任した代理人】

【識別番号】 100099885

【弁理士】

【氏名又は名称】 高田 健市

【選任した代理人】

【識別番号】

100099874

【弁理士】

【氏名又は名称】 黒瀬 靖久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001694

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

ページ: 2/E

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気記憶装置の記録データ消去装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 装置本体に設けられて、磁気記憶装置が挿入・配置される挿入用空所と、

前記挿入用空所に挿入された状態の磁気記憶装置における記録データを消去させるための磁界発生手段と、

前記磁界発生手段による磁界内に配設された磁性体部と、

を備えたことを特徴とする磁気記憶装置の記録データ消去装置。

【請求項2】 前記磁界発生手段は、前記挿入用空所に挿入・配置された磁気記憶装置を取り巻く態様となるようにリング状に設けられるコイルと、

コイルを励磁する直流電源回路と、

で構成されている請求項1に記載の磁気記憶装置の記録データ消去装置。

【請求項3】 前記装置本体は、

前端面が開放された箱形ケースと、

前記箱形ケースの開口を開閉可能に閉塞する蓋体と、

を備え、

前記箱形ケースには、内空部が前記挿入用空所として構成され、かつ外周面に コイルが巻装された中空状のコイルスプールが、前記内空部の開口を該箱形ケー スの開口に向けた状態で配備されており、

前記箱形ケース及び蓋体が前記磁性体部として構成されている請求項2に記載 の磁気記憶装置の記録データ消去装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、ハードディスク装置や磁気テープカートリッジ等の磁気記憶装置 の記憶媒体に記録されたデータを消去するのに用いられる磁気記憶装置の記録デ ータ消去装置に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

例えばハードディスク装置を廃棄したり再利用等する場合、データの漏洩防止の観点から、ハードディスク装置におけるハードディスクに記録されているデータを消去することが一般に行われている。

[0003]

このようなハードディスク装置の記録データの消去は、従来、ハードディスクにおける記憶データに上書きデータ、例えば「00」のデータを繰り返して書き込むことにより行われていた。しかし、データの上書きによる消去処理は、大きな作業負担と時間を必要とするという問題があった。一例をあげると、20Gバイトの記憶容量のハードディスクのデータを消去するのに12時間以上もの長時間を費やさなければならなかった。

[0004]

一方、ハードディスクと同じく記録媒体であるフロッピィディスクや磁気テープ等のデータを消去するための消去装置として、円環状コアの外周面に巻回したトロイダル状のコイルを、消去装置本体内に配置するとともに、このコイルに交流電源を接続したものが知られている(例えば特許文献1参照)。

[0005]

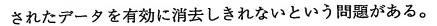
【特許文献1】

特許公報第2545451号

この消去装置では、装置本体の外面部にフロッピィディスクやテープ等を配置 し、前記コイルに交流電源から交流電流を通電して交番磁界を発生させ、この磁 界によってフロッピィディスクや磁気テープに記録されたデータを消去するもの である。

[0006]

しかしながら、この消去装置を用いて、例えばハードディスク装置のデータ消去を行おうとしても、ハードディスク装置におけるハードディスクが鉄やアルミニウム等の金属製ケースで収容されているため、消去装置本体の外面部にハードディスク装置をセットして、消去装置の磁界を発生させただけではハードディスク装置内のハードディスクを通過する磁力線数が少なく、ハードディスクに記録



[0007]

この発明は、このような技術的背景に鑑みてなされたものであり、磁気記憶装置の記憶媒体に記録されたデータを簡単、かつ確実に消去することができる磁気記憶装置の記録データ消去装置を提供することを課題とする。

[0008]

上記課題を解決するために、この発明者等は、磁界内に置かれたハードディスク装置等の磁気記憶装置の記憶媒体に作用する磁界を増強させる方法を模索するなかで次のような実験を試みた。

[0009]

実験例1として、図6に示すように、磁界発生手段としての永久磁石101の 主面を残して凹形の鉄板201で取り囲み、永久磁石101のみの時と磁界がど う変るかについて、例えばガウスメータ等により測定した。この例では、永久磁 石101のみの場合に比して、矢印で示す方向の磁束密度が増加することが確認 された。

[0010]

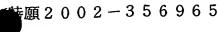
実験例2として、図7に示すように、コイルスプール102にコイル103が 巻回されている磁界発生手段104の近傍に鉄板202を立てて配置し、磁界発 生手段104のみの時と磁界がどう変るかについて、例えばガウスメータ等によ り測定した。この例では、磁界発生手段104のみの時に比して、コイル103 内の磁束密度が増加しまた均一化することが分かった。

[0011]

実験例3として、図8に示すように、コイルスプール102にコイル103が 巻回されている磁界発生手段104を鉄製の箱形ケース203内に収容し、磁界 発生手段104のみの時と磁界がどう変るかについて、例えばガウスメータ等に より測定した。この例でも、磁界発生手段104のみの時に比して、コイル10 3内の磁束密度が増加しまた均一化することが分かった。

[0012]

この発明者等は、これら実験例による結果を検討した結果、磁界発生手段の磁



界内に鉄等の磁性体を配設することにより、磁気記憶装置に作用する磁界が増強 され、ハードディスク装置等における記録データの消去作用が有効に発揮される ことを見出し、この発明を完成させるに至った。

[0013]

【課題を解決するための手段】

すなわち、上記課題は、装置本体に設けられて、磁気記憶装置が挿入・配置さ れる挿入用空所と、前記挿入用空所に挿入された状態の磁気記憶装置における記 録データを消去させるための磁界発生手段と、前記磁界発生手段による磁界内に 配設された磁性体部と、を備えたことを特徴とする磁気記憶装置の記録データ消 去装置によって解決される。

[0.014]

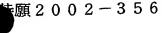
このデータ消去装置では、装置本体における挿入用空所に磁気記憶装置をセッ トした状態において、該磁気記憶装置が磁界発生手段による磁界内に置かれるこ とになり、その磁界に基づく磁束によって磁気記憶装置における記憶媒体に記録 されたデータが短時間で消去され、しかも、消去装置本体外に磁気記憶装置をセ ットするものに比して、磁気記憶装置を通過する磁力線が増えるので、データの 消去性がよくなる。

[0015]

とくに、磁界発生手段による磁界内に磁性体部を配置したことにより、例えば 鉄系材料等の場合には磁力線が鉄を通過し易くなるために、またアルミニウム系 材料等の場合には、磁界によって材料表面または内部に渦電流が発生しこの渦電 流が磁界を発生するために、いずれの場合も磁気記憶装置に作用する磁束が増加 され、また磁気記憶装置の記憶媒体全体に磁力線が均等的に当り、データ消去効 果が高められる。なお、データ消去時における挿入用空所での磁束密度は600 0 ガウス~15000ガウスに設定するのがよい。

[0016]

また、前記磁界発生手段が、前記挿入用空所に挿入・配置された磁気記憶装置 を取り巻く態様となるようにリング状に設けられるコイルと、コイルを励磁する 直流電源回路とで構成されている場合には、磁界の強さを容易に調整可能となる



[0017]

さらに、前記装置本体が、前端面が開放された箱形ケースと、前記箱形ケース の開口を開閉可能に閉塞する蓋体とを備え、前記箱形ケースには、内空部が前記 挿入用空所として構成され、かつ外周面にコイルが巻装された中空状のコイルス プールが、前記内空部の開口を該箱形ケースの開口に向けた状態で配備されてお り、前記箱形ケース及び蓋体が前記磁性体部として構成されている場合には、磁 気記憶装置の記憶媒体全体に対して磁力線が均一にかつ有効に行き届き、データ 消去効果が高められ、データの消去がむらなく行われる。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。

[0019]

図1は、本発明の一実施形態に係る磁気記憶装置のデータ消去装置を示す斜視 図、図2は、同じくデータ消去装置を示す一部破断側面図、図3は同じくデータ 消去装置におけるコイル及び箱形ケースを示す斜視図である。なお、以下の説明 では、データ消去対象の磁気記憶装置としてハードディスク装置を例に説明する が、磁気テープカートリッジ等の他の磁気記憶装置にも適用可能である。

[0020]

図1及び図2において、このデータ消去装置Aは、装置本体1と、装置本体1 に配備されてハードディスク装置Mが挿入される挿入用空所2と、装置本体1に 配備された磁界発生手段3と、磁界発生手段3の磁界内に配置された磁性体部4 とを備えている。

[0021]

前記装置本体1は、前端面が開放された箱形ケース11と、この箱形ケース1 1の開口11aを開閉可能に閉塞する蓋体12と、箱形ケース11の外面に装着 された前端開放の合成樹脂製箱形外装体13とからなる。勿論、蓋体12で箱形 ケース11の前端開口11aを閉塞すれば、前記外装体13の前端開口も開閉可 能に閉塞される。

[0022]

この蓋体12の後面には、水平姿勢で後方へ突出する板状の保持部材14の基端が固定されており、この保持部材14の上面にハードディスク装置Mが載置されるようになっている。この保持部材14は、蓋体12で前記箱形ケース11の開口11aを閉じた際にハードディスク装置Mを保持して前記凹部2内に進入できる程度の幅寸法に形成されている。勿論、保持部材14は、ハードディスク装置Mを支持可能な構造であればよく、板状のものに限らない。また、ハードディスク装置Mをユーザが直接、前記装置本体1における挿入用空所2に挿入させる場合には、前記箱形ケース11もしくは外装体13の開口端部に蓋体12を兆番等で開閉可能に装着する構成にすればよい。

[0023]

前記磁界発生手段 3 は、例えばコイルスプール 3 1 の外周面に図 3 に示すように長手方向に沿う状態で多数回巻かれたコイル 3 2 と、後述する直流電源回路(図 5) 5 とで構成されている。前記コイルスプール 3 1 の扁平筒状内空部が前記挿入用空所 2 として構成されている。なお、コイルスプール 3 1 の前後両端には、それそれつば部 3 1 a、 3 1 bが一体形成されている。

[0024]

上記コイルスプール31は、前側つば部31aが箱形ケース11の開口11a に内嵌されるように、前記箱形ケース11内に収容されるとともに、前記両つば 部31a、31bを介して位置決めされており、前側つば部31aの開口31c が前記空所2の前端開口、つまり、ハードディスク装置Mの挿入口となっている

[0025]

前記コイル4は、直流電源回路5により前記コイルスプール31の内空部である挿入用空所2を貫通する方向の磁界を生起させるものであり、その磁界によりハードディスク装置Mにおけるハードディスク(図示せず)の記録データを消去させる。

[0026]

前記箱形ケース11及び蓋体12は、強磁性体、例えば板状の鉄またはその合

金製の材料から成形されており、前記磁性体部4を構成している。この磁性体部4は、前記コイル32により発生した磁界による挿入用空所2内の磁束を増加させるとともに、挿入用空所2の横断面内の磁束密度を均一化させてハードディスク装置Mに付加する役目をもっている。換言すれば、磁性体部4は、コイル32の磁界によるデータ消去作用を助長し均一化させるためのものである。これは、前記鉄系材料からなる箱形ケース11及び蓋体12が、コイルから発生した磁力線を通過させ易くなり、このため、挿入用空所2内の磁束の増加、均一化が達成されているものと思われる。特に、ケース11の開口端部(ハードディスク装置Mの挿入口の近傍)において、磁力が強くなる。勿論、磁性体部4の構成材としては、前記鉄系材料に限らず、ニッケル等の他の強磁性体であっても良い。

[0027]

また、箱形ケース11及び蓋体12は、アルミニウムやチタン等の常磁性体で構成されていても良い。この場合も、挿入用空所2内の磁束の増加及び磁束密度の均一化を図ることができる。これは、磁界によって箱形ケース11及び蓋体12の表面または内部に渦電流が発生し、この渦電流がさらに磁界を発生するためと思われる。

[0028]

前記装置本体1内には、前記コイル32を励磁するために、図5に示す直流電源回路5を有する配線基板(図示せず)が設置されている。

[0029]

図5において、前記直流電源回路5は、商用交流電源接続用プラグ(図1)4 1を有する電源コード42を介して入力された商用交流電源電圧を所定電圧の直 流に変換する直流変換部51と、直流変換部51からの電力供給により充電され るとともに、前記コイル32に並列接続されたコンデンサ52と、直流変換部5 1からコンデンサ52への入力ラインに介挿されたリアクトル53と、コンデン サ52とコイル32との間に介挿されたスイッチ素子54とを備えており、前記 スイッチ素子54を閉じることにより、コンデンサ52に充電された電荷がコイ ル32へと放電され、この放電により、コイル32が磁界を発生するものとなさ れている。

[0030]

次に、上記構成のハードディスク装置のデータ消去装置Aの使用方法を説明する。

[0031]

直流電源回路5のスイッチ素子54を開放したまま、前記電源コード42を介して交流商用電源に接続する。この後、記憶データを消去する必要のあるハードディスク装置Mを前記保持部材14に、その厚み方向を高さ方向にした状態で載置する。次いで、保持部材14を挿入用空所2内に進入させ、前記蓋体12で箱形ケース11の開口部11aを閉じることにより、前記ハードディスク装置Mが図2及び図4に示すように挿入用空所2内に挿入される。

[0032]

この時、前記直流電源回路5におけるコンデンサ52は、直流変換部51からの電力供給を受けて充電されている。この状態で、スイッチ素子54を閉じると、コンデンサ52の充電電荷がコイル32へと放電され、この放電により、コイル32の内部空間、つまりハードディスク装置Mが配置されている挿入用空所2に磁界が発生し、この磁界による磁力線がハードディスク装置Mの金属製ケースを貫通することにより、内部ハードディスクに記録されているシリンダ情報等を含むデータが消去される。

[0033]

この時、鉄製の箱形ケース11及び蓋体12が、コイル32による磁界内に置かれているので、前記磁界による磁力線が箱形ケース11及び蓋体12を通過し易くなり、このため挿入用空所2内における磁束(磁束密度)を1.5倍程度に増加させることができるとともに、磁力線が内部ハードディスクの全体に均等的に行き渡り、データをむらなくほぼ完全に消去させることが可能となる。この場合、箱形ケース11及び蓋体12の厚みを大きくする程、一層磁力が増強されて消去効果が高められる。

[0034]

所定時間経過後、スイッチ素子54を閉じてコイル32による磁界の発生を停止させ、次のデータ消去に備える。

[0035]

ところで、ハードディスク装置Mにおいて、シリンダー情報を含む書き込みデータを消去するには、書き込まれている磁化よりも大きな磁力を作用させる必要がある。この観点からは、挿入用空所2に作用するコイル32による磁界は、大きい方がよい。しかし、ハードディスク装置Mには、データを書き込む円盤状の前記ハードディスクの他に制御回路部が内蔵されており、データ消去用の磁界を強くしすぎると、データの消去のみならず制御回路部をも破壊して、ハードディスク装置Mの再利用が困難となる。

[0036]

このため、ハードディスク装置Mに作用する磁界の強さは、磁束密度6000~15000ガウスの範囲に設定されるのがよい。6000ガウス未満の磁束密度では、データ消去が不十分となる。一方、15000ガウスを超えると、データのみならず制御部をも破壊してしまう。特に好ましくは、8000~13000ガウスである。

[0037]

なお、コイル32による磁界の強さは、コイル巻き数や通電する電流値の変更 により容易に調整可能である。

[0038]

前記ハードディスク装置Mは、大きな磁界の発生するコイル32で取り囲まれた挿入用空所2に挿入・配置されて磁力線の通過が多くなることから、少ないコイル重量で大きなデータ消去効果を得ることができる。

[0039]

なお、前記コイル32による磁界を発生させる時間、換言すればスイッチ素子 54を閉じている時間は、特に限定されることはないが、望ましくは10ms以内に設定するのがよい。10msを越えてもデータ消去効果は同じであり、むし ろエネルギー効率の低下や時間の無駄となる。

[0040]

上記によりデータを消去されたハードディスク装置Mは、データ消去装置1の 凹部2から取り出され、必要に応じて廃棄処分されるか、あるいは再利用される



なお、上記磁界発生手段3としては、前記実施形態のように、コイル32を使 うものに限らず、永久磁石や電磁石を導入することも可能である。

[0042]

また、磁性体部4を箱形ケース11と蓋体12で構成するものに限定されるものではなく、例えば箱形ケース11のみを磁性体部4で構成したり、磁界発生手段3による磁界内に磁性体製の平板等を配設する構成も採用可能である。

[0043]

【発明の効果】

以上のように、この発明は、磁気記憶装置が挿入配置される挿入用空所に対して磁界発生手段による磁界を作用させることから、該磁気記憶装置内の記憶媒体のデータを簡単に消去できることはもとより、とくに、磁界発生手段の磁界内に磁性体部を配設したから、磁気記憶装置に作用する磁束が増加されるうえ、磁力線が記憶媒体全体に対して均一に付与されてデータ消去機能を有効に発揮させることができる。

[0044]

また、磁気発生手段としてコイル等で構成した場合には、磁界強度を容易に加減調整できる。

[0045]

さらに、前記磁性体部を、前記磁界発生手段が収容される箱形ケース及び蓋体で構成した場合には、磁界による磁力線を磁気記憶装置の記憶媒体全体に、一層確実に作用させて、データ消去性能を一段と上げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の一実施形態にかかる磁気記憶装置のデータ消去装置を示す斜視図である。

【図2】

同じくデータ消去装置を示す一部破断側面図である。

【図3】

同じくデータ消去装置におけるコイル及び箱形ケースを示す斜視図である。

【図4】

図1のIV-IV線に沿った断面図である。

【図5】

同じくデータ消去装置における直流電源回路を示す電気回路図である。

【図6】

磁束密度増加策の実験例の説明図である。

【図7】

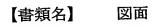
磁束密度増強策の別の実験例の説明図である。

【図8】

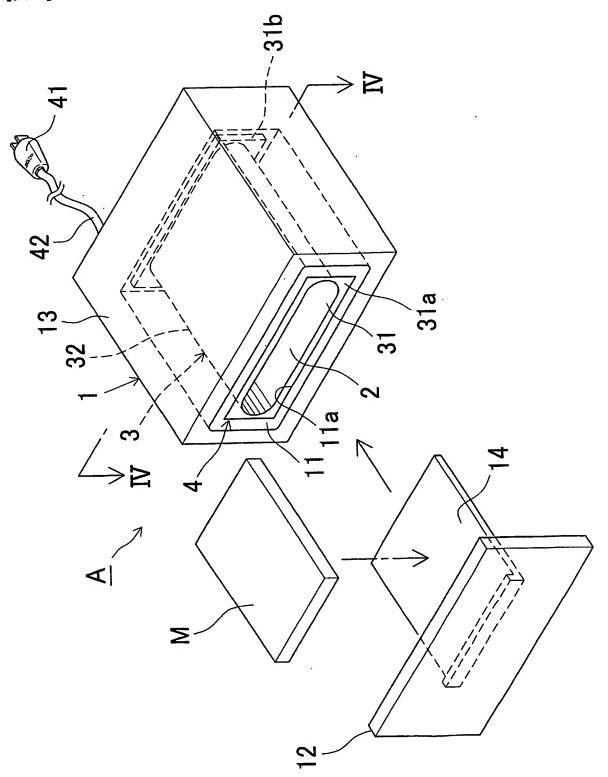
磁束密度増加策のさらに別の実験例の説明図である。

【符号の説明】

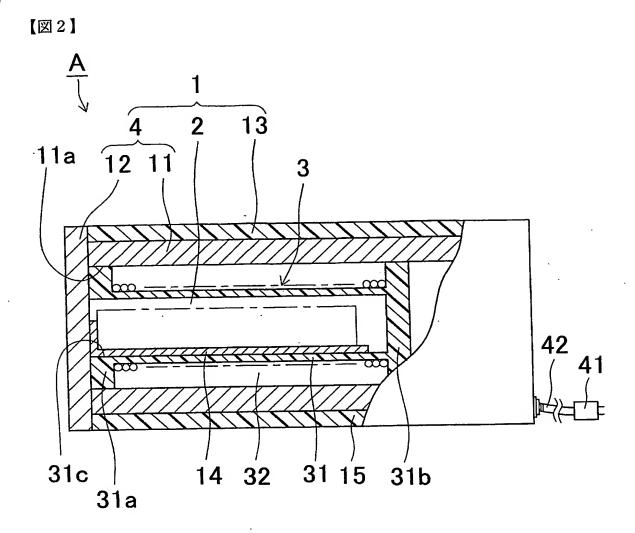
- 1・・・・・装置本体
- 2 ・・・・・挿入用空所 (コイルスプールの中空部)
- 3・・・・・磁界発生手段
- 4・・・・・磁性体部
- 5・・・・・直流電源回路
- 11・・・・・箱形ケース (磁性体)
- 11a···・箱形ケースの開口
- 12・・・・・蓋体(磁性体)
- 31・・・・コイルスプール
- 31 c・・・・コイルスプール内空部の開口
- 32・・・・コイル
- M・・・・・ハードディスク装置(磁気記憶装置)



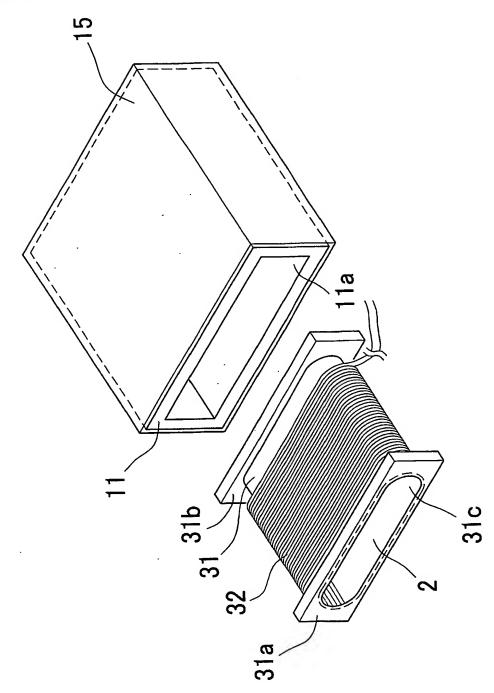
【図1】



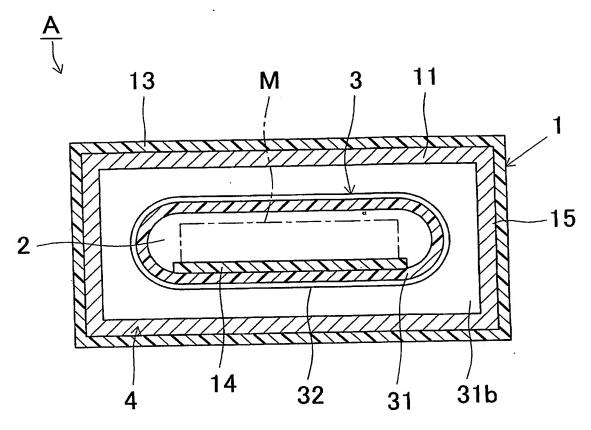




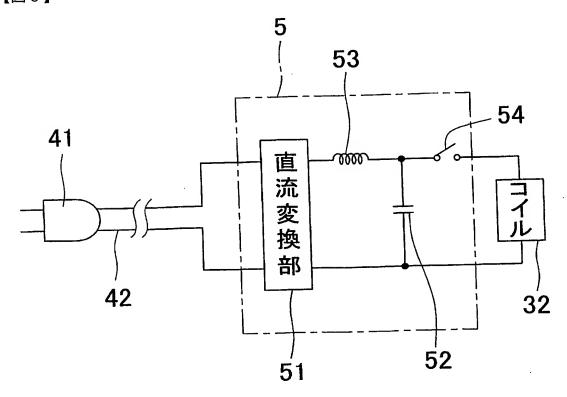




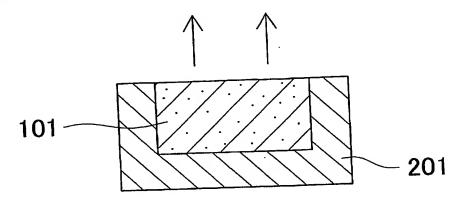




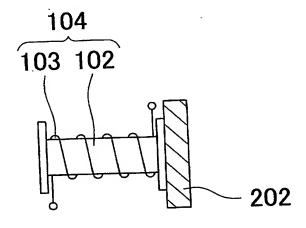
【図5】



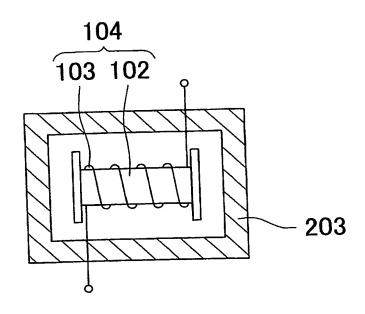




【図7】



【図8】



【書類名】

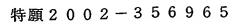
要約書

【要約】

【課題】 磁気記憶装置の記憶媒体に記録されたデータを簡単、かつ確実に消去できる磁気記憶装置の記録データ消去装置を提供する。

【解決手段】 装置本体1に設けられて、磁気記憶装置Mが挿入配置される挿入 用空所2と、この挿入用空所2に挿入状態の磁気記憶装置Mにおける記録データ を消去させるための磁界発生手段3と、この磁界発生手段3による磁界内に配設 された磁性体部4とを備える。

【選択図】 図2



出願人履歴情報

識別番号

[597120972]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1997年 8月 8日 新規登録 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目17番19号 オリエント測器コンピュータ株式会社